POWERED BY Dialog



Publication Number: 2000-351932 (JP 2000351932 A), December 19, 2000

Inventors:

- MAEKAWA TAKESHI
- HOSHIZAKI JUNICHIRO
- UCHIKAWA HIDEFUSA

Applicants

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Application Number: 11-166858 (JP 99166858), June 14, 1999

International Class:

- C09D-017/00
- G02B-005/20
- H01J-009/227
- H01J-029/89

Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for pattern formation capable of affording in high accuracy, well-balanced filter patterns and fluophor patterns, and capable of improving the yielding percentage and/or lowering the cost. SOLUTION: This method for pattern formation comprises the steps of forming a film of a fluophor composition on a film of a resin composition for filters, exposing the film side of the resin composition to light using an exposure mask followed by carrying out a development operation, and thereby simultaneously forming a filter pattern and a fluophor pattern. The resin composition for filters is such one as to be produced by dispersing a pigment for filters in a sensitizing solution (PVA + aqueous ammonium dichromate solution), and the pigment for filters is such one as to have a reflectance for the wavelength in the ultraviolet rays of ≥50%. COPYRIGHT: (C)2000,JPO

JAPIO

© 2005 Japan Patent Information Organization. All rights reserved. Dialog® File Number 347 Accession Number 6766059

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-351932 (P2000-351932A)

(43)公開日 平成12年12月19日(2000.12.19)

(F1) I + (C1 7		28 D127 D	73.7			19/AD-H-)
(51) Int.Cl.7		識別記号	ΡI			テーマコード(参考)
C 0 9 D	17/00		C09D 1	7/00		2H048
G 0 2 B	5/20	101	G02B	5/20	101	4 J 0 3 7
H01J	9/227		H01J	9/227		D 5C028
						C 5C032
29/89			29/89			
			審査請求	未請求	請求項の数6	OL (全 8 頁)
(21)出題番号		特願平11-166858	(71)出願人	0000060	13	
				三菱電標	發株式会社	
(22)出願日		平成11年6月14日(1999.6.14)		東京都=	F代田区丸の内	二丁目2番3号
			(72)発明者	前川道	武之	
				東京都-	千代田区丸の内:	二丁目2番3号 三
					朱式会社内	
			(72)発明者			
			(1.2222)			二丁目2番3号 三
					朱式会社内	_,
			(74)代理人			
			(14)142)		宮田 金雄	(外2名)
				开程工	台山 亚碘	VF241)
						最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 フィルタ用顔料およびこれを用いたパターン形成方法、並びにカラー陰極線管

(57)【要約】

【課題】 健全なフィルタパターンと蛍光体パターンが高精度に得られ、歩留まり向上や低コスト化が可能なパターン形成方法を得る。

【解決手段】 フィルタ用樹脂組成物の膜に蛍光体組成物の膜を形成し、露光マスクを用いてフィルタ用樹脂組成物の膜側から露光し現像して、フィルタバターンと蛍光体バターンを同時に形成する。フィルタ用樹脂組成物は、感光液(PVA+重クロム酸アンモニウム水溶液)にフィルタ用顔料を分散したもので、フィルタ用顔料は、上記紫外線の波長における反射率が50%以上のものである。

10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 樹脂成分と紫外線に感応して上記樹脂成 分の重合を開始する感応成分とを含有した感光液に分散 される顔料であって、上記紫外線の波長における反射率 が50%以上であるフィルタ用顔料。

【請求項2】 紫外線の波長が365 nmであることを 特徴とする請求項1に記載のフィルタ用顔料。

【請求項3】 平均粒径が1μm以下であることを特徴 とする請求項1または請求項2に記載のフィルタ用顔

【請求項4】 樹脂成分と紫外線に感応して上記樹脂成 分の重合を開始する感応成分とを含有した感光液に請求 項1ないし請求項3のいずれかに記載のフィルタ用顔料 を分散してなるフィルタ用樹脂組成物の膜を、露光マス クを用いて紫外線露光し現像して、フィルタバターンを 形成するパターン形成方法。

【請求項5】 フィルタ用樹脂組成物の膜に、感光液に 蛍光体を分散してなる蛍光体組成物の膜を形成し、フィ ルタ用樹脂組成物の膜側から露光マスクを用いて紫外線 を露光し現像して、フィルタパターンと蛍光体パターン 20 を同時に形成する請求項4に記載のバターン形成方法。

【請求項6】 請求項4または請求項5に記載のバター ン形成方法により、フィルタパターンを介して蛍光体パ ターンを、フェイスプレート内面に設けてなるカラー陰

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えばテレビ受像 器やディスプレイ用途のカラー陰極線管に用いられるフ ィルタ用顔料およびこれを用いたパターン形成方法並び 30 にこれを用いたカラー陰極線管に関するものである。

[0002]

【従来の技術】カラー陰極線管の表示性能は輝度、解像 度およびコントラストなどの要素で示され、これらの特 性向上のためにさまざまな改良が加えられてきた。具体 的には、輝度特性向上のために、蛍光体の各種改良やコ ントラスト向上のためのブラックマトリックスの採用な どが例として挙げられる。

【0003】さて、これら表示性能のひとつであるコン トラストを向上させるためには、カラー陰極線管の外光 40 反射、つまり太陽光や室内灯などの外光が陰極線管のフ ェイスプレートで反射して生じる光を抑えることが有効 である。外光反射にはフェイスプレートの外表面での反 射する光に加えて、フェイスプレートを透過した光が蛍 光体層で反射され再び透過してくるものもある。

【0004】前述したフェイスプレート外表面での反射 を抑えるために、例えば、特開昭63-71801号公 報ではフェイスガラス側から連続的に屈折率が減少する 反射防止膜を形成することが提案されている。また、特 開平1—154444号公報では髙屈折率材料と低屈折 50 は、上記従来のRGBフィルタ付きカラー陰極線管の蛍

率材料を積層した2層反射防止膜が提案されている。し かし、このような方法ではフェイスプレート外表面での 反射を少なくすることはできるが、後述したフェイスプ レートを透過した光の反射を抑える効果はない。

【0005】そこで、フェイスプレートを透過して蛍光 面で反射される光を弱める方法として、フェイスプレー トの透過率を下げるか、蛍光体層の反射率を低くする、 という2つの方法がある。1つめの方法はフェイスプレ ートの透過率を下げた製品に実際に広く適用されてお り、現在では平均透過率が約55%のティントまたは平 均透過率が50%以下のダークティントと呼ばれるガラ ス生地が用いられている。

【0006】さて、2つめの蛍光体層の反射率を下げる 方法としては、刊行物 (蛍光体ハンドブックP. 25 7, 蛍光体同学会編、オーム社(株)、1987年)に 記載されているように、顔料付き蛍光体が広く用いられ ている。これは青色および赤色蛍光体の粉末粒子表面に それぞれの色の発光波長以外の領域に選択吸収特性をも つ微粒子の無機顔料を付着させたものである。この顔料 付き蛍光体を用いることで、各色の発光以外の波長の光 を吸収して外光の反射を抑えることができる。なお、緑 色蛍光体は粉体反射色が黄緑色であり、蛍光体自身が発 光波長以外の光をある程度吸収するため顔料は使われて いない。

【0007】図2は上記従来のカラー陰極線管の蛍光面 の構成を示す説明図である。図において、1はフェイス プレート、2はブラックマトリックス、3 r、3 g、3 bはそれぞれストライプまたはドット状に形成された 赤、緑および青色蛍光体層、5はメタルバックである。 このように構成されたものにおいて、上記のように、低 透過率のガラス1 (ダークティントあるいはティント) と顔料付き蛍光体層3 r、3g、3bを組み合わせて輝 度とコントラストが決定される。

【0008】しかし、顔料付き蛍光体を用いた蛍光体層 では、外光の吸収に有効に作用する顔料はフェイスプレ ート1側に近い位置にあるものだけで、それ以外の部分 に存在する顔料、例えば蛍光体のメタルバック5側やフ ェイスプレート1から遠く離れた位置の蛍光体粒子に付 着した顔料は外光の吸収に寄与しない。また、顔料は蛍 光体の発光に対して完全に透明ではなく、ある程度発光 が吸収されてしまうことを避けることができない。その ため、外光反射の低減に寄与しない顔料は輝度低下を招 くという問題がある。

【0009】近年、これらの問題を解決する方法とし て、特開平1-7457号公報や特開平5-27500 6号公報などに蛍光体層とフェイスプレートの間に超微 粒子無機顔料でカラーフィルタを形成し、高透過率のガ ラスと組み合わせることでコントラストを低下させるこ となく輝度を向上させる技術が報告されている。図3

光面の構成を示す説明図である。図において、4 r 、4 g. 4bはそれぞれ赤色、緑色および青色顔料フィルタ 層である。各蛍光体層3 r 、3 g 、3 b および各顔料フ ィルタ層4r、4g、4bはそれぞれストライプまたは ドット状に形成されている。各色蛍光体層3 r 、3 g 、 3 b で発光した光はそれぞれのフィルタ層4 r 、4 g、 4 b を透過して表示画像を形成する。それぞれのフィル タ層4 r 、4g、4bの透過率は、それぞれの発光色に 対応した波長領域で高く、それ以外の波長領域で低くな るように設定されている。

【0010】このように形成された蛍光面では、フェイ スプレート1を透過して入射してくる外光は主にフィル タ層4 r 、4 g 、4 b で吸収される。一方、蛍光体層3 r、3g、3bからの発光はフィルタ層4r、4g、4 bを透過するがそのときの減衰は少ない。このように、 フィルタ層4r、4g、4bで外光を吸収するため、上 記図2に示すものより、高い透過率を有するフェイスプ レート1を用いることができる。

【0011】上記フィルタ層4r、4g、4bは、各蛍 体層とフェイスブレートの間にそれぞれパターニングす ることにより設けることができる。つまり、赤色蛍光体 の位置する部分には赤色フィルタ、緑色蛍光体には緑色 フィルタ、青色蛍光体の部分には青色フィルタを形成し たり、波長領域フェイスプレート全面に各蛍光体に共通 して好適な透過特性をもつフィルタを形成する(特開平 7-240156号公報) 方法がある。さらには、ある 特定の蛍光体パターンにフィルタのパターンを形成す る、例えば、三色蛍光体パターンのうち、赤色蛍光体と 青色蛍光体の位置するパターン上にフィルタパターンを 30 形成するものや、青色蛍光体パターン上にのみフィルタ をパターニングするものなど様々である。しかし、どの 場合にも陰極線管内部の電子線衝撃や高真空環境、陰極 線管作製時の加熱工程に対して安定な無機顔料が用いら れる。

【0012】フィルタ層に用いる顔料としては、各色蛍 光体に対応して、例えば、赤色にFe₂O₃、青色にCo O·Al,O,、緑色にTiO,·CoO·NiO·Zn OあるいはCoO・CrO,・TiO,・Al,O,などの 顔料が、刊行物 (SID 95 DIGEST, P. 2 5~27(1995)) で提案されている。また、前出 の各色蛍光体に共通して好適な透過特性をもつフィルタ 層に用いる顔料として、特開昭63-48385号公報 では、赤色および青色蛍光体層に対応して淡口コバルト バイオレットまたはマンガンバイオレット顔料でフィル タ層を形成したものが開示されている。

【0013】上記各色顔料を用いて、蛍光体パターンに それぞれ対応したフィルタパターンを設けるためには、 ブラックマトリックスを形成した後に、感光液(例え

る重クロム酸アンモニウムとの水溶液) に顔料を分散し たフィルタ用樹脂組成物 (顔料スラリー) の塗布・乾燥 工程、さらにはシャドウマスクを露光マスクとした水銀 i線(365nm)による露光と余分な部分に付着した 顔料スラリーを除去する現像工程を追加する必要があ る。このプロセスは、その後工程である蛍光体パターン の形成プロセスと基本的に同じであり、最も多い場合に は蛍光体パターン形成とフィルタパターン形成のために 合計6回の露光・現像工程が必要となる。

[0014] 10

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記フ ィルタパターン形成の工程において、フィルタパターン の形成精度が悪く、ひどい場合にはバターン形成ができ ないといった問題が生じている。今後、陰極線管の高精 細化が一層求められ、パターン幅を細く形成することが 必須となりつつある現状で、このフィルタパターンの形 成精度の悪さは致命的な障害となる。

【0015】通常、蛍光体パターンのパターニング性の 改善は露光条件や蛍光体スラリー組成などをコントロー 光体の発光に好適な透過特性をもつフィルタ層を各蛍光 20 ルして行われるが、フィルタバターン形成の場合にはこ れらのプロセス条件の最適化による改善はあまり期待で きない。つまり、上記問題の原因が、前出の各種プロセ ス条件に起因しているのではなく、本質的に、無機顔料 が水銀のi線に対して高い吸収率をもっていることに起 因しているからである。つまり、前述の例に挙げたよう なフィルタ用顔料、例えば、CoO・Al,O,顔料はパ ターニング露光に用いる水銀の i 線に対して高い吸収率 を持つため、露光のために照射した水銀のi線はフィル タ用顔料に吸収されてしまい、肝心の樹脂成分の重合に は関与できず、その結果、フィルタパターンは十分に重 合反応が進まず、バターンの形成精度の悪いフィルタが 形成することになる。

> 【0016】さらに、フィルタおよび蛍光体パターンを 形成するには上記のように、多数回の露光・現像工程を さらに繰り返すことが必要となり、設備投資と歩留まり 低下により製造コストが大幅に上昇するという問題もあ

【0017】本発明は、かかる課題を解決するためにな されたものであり、感光液中の感応成分が感応する紫外 40 線の吸収が少ないフィルタ用顔料を得ること、および健 全なフィルタパターンが得られ、精度の向上したフィル タバターンと蛍光体バターンの形成が同時に行え、歩留 まり向上や低コスト化にも寄与することができるパター ン形成方法得ること、並びに表示性能に優れたカラー陰 極線管を得ることを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】本発明に係る第1のフィ ルタ用顔料は、樹脂成分と紫外線に感応して上記樹脂成 分の重合を開始する感応成分とを含有した感光液に分散 は、PVAと水銀 i 線に感応してPVAの重合を開始す 50 される顔料であって、上記紫外線の波長における反射率

が50%以上のものである。

【0019】本発明に係る第2のフィルタ用顔料は、上 記第1のフィルタ用顔料において、紫外線の波長が36 5nmのものである。

【0020】本発明に係る第3のフィルタ用顔料は、上 記第1または第2のフィルタ用顔料が、平均粒径が1μ m以下のものである。

【0021】本発明に係る第1のパターン形成方法は、 樹脂成分と紫外線に感応して上記樹脂成分の重合を開始 する感応成分とを含有した感光液に上記第1ないし第3 10 のいずれかのフィルタ用顔料を分散してなるフィルタ用 樹脂組成物の膜を、露光マスクを用いて紫外線露光し現 像して、フィルタバターンを形成する方法である。

【0022】本発明に係る第2のパターン形成方法は、 上記第1のパターン形成方法において、フィルタ用樹脂 組成物の膜に、感光液に蛍光体を分散してなる蛍光体組 成物の膜を形成し、フィルタ用樹脂組成物の膜側から露 光マスクを用いて紫外線を露光し現像して、フィルタバ ターンと蛍光体パターンを同時に形成する方法である。

【0023】本発明に係る第1のカラー陰極線管は、上 20 記第1または第2のパターン形成方法により、フィルタ パターンを介して蛍光体パターンを、フェイスプレート 内面に設けてなるものである。

[0024]

【発明の実施の形態】本発明の第1の実施の形態のフィ ルタ用顔料は、樹脂成分と紫外線に感応して上記樹脂成米 * 分の重合を開始する感応成分とを含有した感光液に分散 して用いるもので、上記紫外線の波長における反射率が 50%以上のものである。上記感光液としては、例えば ポリビニルアルコールと、重クロム酸アンモニウム、重 クロム酸カリウムもしくは重クロム酸ナトリウム等の感 光剤とを含む水溶液であり、紫外線により感光剤がポリ ビニルアルコールの重合を開始する。

【0025】紫外線露光時に顔料に吸収される紫外光の 量(顔料により反射される紫外光の量)と、上記顔料を 上記感光液に分散させたフィルタ用樹脂組成物を用いて 形成したパターンの健全性との関係を調べた。つまり、 顔料がどの程度の365nm紫外光に対する反射率を有 しておれば、健全なパターンが得られるかを検討した。 【0026】顔料としてはフィルタ用顔料として一般的 な超微粒子アルミン酸コバルト (東洋顔料(株)製)} を用い、上記顔料の反射率を調整するために365nm で高い反射率を有する二酸化チタン {石原産業(株) 製}と上記アルミン酸コバルトを種々の重量比で混合 し、これをインク化して上記感光液に分散し、フィルタ 用樹脂組成物とした。次に、スピンコート法にて0.5 μ m の 膜厚のフィルタ 用樹脂組成物の 膜を形成し、36 5 n mの光を露光し現像してパターンを形成した。その 後、目視により、パターンの形成精度を調べてパターン 健全性を判定した。下記表1に結果を示す。

[0027]

【表 1 】

アルミン酸コパルト (wt%)	酸化チタン (wt%)	· 反射率(365nm) (%)	健全性
1 0 0	0	4 5	×
9 0	1 0	4 9	Δ
8 0	2 0	5 6	0
7 0	3 0	6 3	0

【0028】表1に示すように、健全なフィルタパター ンを得るためには顔料の反射率が高い方が良く、特に5 0%以上であると、フィルタ用樹脂組成物の樹脂成分の 重合を妨げない吸収特性(反射特性)を有することがわ

【0029】つまり、これまでフィルタに好適であると 報告されている無機顔料は数多くあるが、どれも表示性 光域での透過スペクトルを考慮して報告されており、実 際のバターニング条件との整合性は必ずしもとれていな かった。

【0030】すなわち、一般にフィルタ用として用いら れる顔料の粉体反射色は、透過させようとする発光色に 一致することが多いが、必ずしも、両者が一致するとは 限らない。これは、顔料の粉体反射色は全可視波長光線 に対する反射スペクトルで規定されるのに対し、同じ顔 料をフィルタとして用いた場合、そのフィルタの透過ス ベクトルは顔料自身の反射スベクトルと類似しているも 50 すような無機顔料として、下記一般式(1)

のの、必ずしも一致しないからである。

【0031】例えば、前出の青色顔料として知られてい るC o O ・A 1₂O₁はフィルタにした場合、粉体反射色 から予想されるように青色蛍光体発光の波長領域で高い 透過率を示すが、赤色蛍光体発光の波長領域でもかなり 高い透過率を示す。つまり、このフィルタは青色蛍光体 バターンの同じ位置に設置するだけでなく、赤色蛍光体 能(輝度、解像度、コントラスト)向上に基づいた可視 40 パターンの位置に設置しても、フィルタ効果を得ること ができるのである。

> 【0032】そこで、発明者らは上記のように、顔料の 紫外域における吸収特性とパターニング性との関係につ いて検討し、例えば365 n m の水銀 i 線を利用してパ ターニングを行う際、365nmでの無機顔料の反射率 が50%以上であると健全なフィルタパターンを得ると とができることを見いだした。

> 【0033】さらに、上記紫外域における吸収特性を満 足し、かつ、可視光領域でも十分なフィルタ特性を満た

 $(M_{1-x}N_x)P_yO_{3y,1}$ $\cdot \cdot (1)$

(式中、MはCo、Ni、FeおよびMnの少なくとも 1種、NはLi、Na、K、RbおよびCsの少なくと も1種、 $0 \le x < 1$ 、 $1 \le y$)で示される顔料が有効で あることを見いだした。上記顔料は、通常のフィルタ用 顔料の多くが酸化物顔料であるのに対し、本発明の無機 顔料はリン酸基をもつ顔料であるため、紫外光領域での 吸収が他の酸化物顔料に比べ少ない、つまり、紫外光領 域で高い反射率を示し、フィルタパターニングの際の光 感度が低下することはなく、良好なパターンが得られ る。リン酸基をもつ顔料が紫外光領域において高い反射 率をもつ理由は明らかではないが、発明者らはリン酸基 をもつ多くの顔料に於いて、同様の効果が得られること を見いだした。もちろん、上記リン酸基をもつ顔料は色 が深く、可視光領域において十分な吸収力を有してお り、表示特性に大きく影響する可視光領域におけるフィ ルタ特性も十分であることは言うまでもない。

【0034】なお、これまで述べてきたフィルタパター ンには透明性が必要なため、上記顔料粒子の粒径は1 μ m以下であることが重要である。また、それぞれのフィ ルタ層の透過率は、それぞれの発光色に対応した波長で 高く、それ以外の波長領域で低くなるように設定するの は言うまでもない。

【0035】本発明の第2の実施の形態のパターン形成 方法は、第1の実施の形態のフィルタ用顔料を上記感光 液に分散したフィルタ用樹脂組成物の膜を形成し、露光 マスクを用いて紫外線を露光し、現像してフィルタバタ ーンを形成する方法で、フィルタ用顔料の紫外線吸収が 少なくなるので、健全なフィルタパターンが高精度に得

【0036】また、上記フィルタ用樹脂組成物の膜に上 記感光液に蛍光体を分散した蛍光体組成物の膜を形成 し、露光マスクを用いてフィルタ用樹脂組成物の膜側か ら露光し現像することにより、照射される紫外線がフィ ルタ用樹脂組成物の膜を通過しやすくなるので、フィル タと蛍光体を同時に露光・現像して、フィルタパターン と蛍光体パターンを同時に形成することができ、工程が 少なくなり、歩留まり向上や低コスト化を実現できると ともに、健全なフィルタバターンと蛍光体パターンを髙 精度に得ることができるという効果がある。

【0037】本発明の第3の実施の形態のカラー陰極線 管は、上記第2の実施の形態のパターン形成方法によ り、ブラックマトリックス形成後のフェイスプレート内 面と蛍光体パターンとの間に、上記蛍光体パターンに対 応したフィルタバターンを設け、その後通常のCRTの 封着、排気工程を経て作製されたものである。

[0038]

【実施例】以下、実施例を示して発明をさら詳細に説明

=K、N=Coの場合の顔料であるKCoPO。を用い た例を説明する。なお、本顔料は吸収力の大きな青色顔 料である。もちろん、MおよびNに他の元素やx、yに 他の値を用いた場合でも発色は変化するものの同様の効 果が得られる。

【0040】フィルタ用樹脂組成物(顔料スラリー)を 以下の手順で作製した。KCoPO、顔料粒子を、ポリ カルボン酸アンモニウムを分散剤として0.1wt%の ポリビニルアルコールを含む水溶液と混合する。固形分 濃度は約10wt%に設定し、アルミナボールおよびミ ルポットを用いてボールミルを行い粉砕・分散する。こ の溶液から粗大粒子を除くため定性濾紙を用いて濾過す

【0041】上記のような手順で作製した顔料スラリー 中のKCoPO、の粒度分布を遠心式粒度分布測定装置 にて測定したところ、平均粒径は0.9μmであった。 この顔料スラリー中にさらに感光剤として重クロム酸ア ンモニウム水溶液を加え、ブラックマトリックス形成後 のフェイスプレート内面に注入し、フェイスプレートを 回転して余分なスラリーを振り切り、膜厚約1.2μm のフィルタ用樹脂組成物の一様膜を形成した。この膜厚 は振り切りのスピードなどのプロセス条件や顔料スラリ -中の固形分濃度、ポリビニールアルコール濃度・重合 度といった顔料スラリー組成を調整することにより、制 御することが可能である。次に、シャドウマスクを露光 マスクとして、青色蛍光体が位置するパターン部分に水 銀1線を照射し、現像して、青色フィルタパターンを形 成した。この段階で形成された青色フィルタバターンを 検査したところ、パターンの形成精度は良好であり、十 分なフィルタ特性を有していた。

【0042】フィルタパターンを乾燥後に次工程である 蛍光体組成物(PVA、重クロム酸アンモニウム水溶液 に青色蛍光体として ZnSiAgを分散したもの)を塗 布し、上記と同様にして蛍光体パターンを作製した。C RTの封着、排気工程を経てカラー陰極線管を作製し た、

【0043】図1に典型的な青色フィルタ用顔料である CoO・Al,O,と実施例で用いたKCoPO,の可視 一紫外域における反射スペクトルを示す。明らかにリン 40 酸基をもつKCoPO,の方が365nmにおいて高い 反射率(83.1%)を有していることがわかる。KC oPO。フィルタとCoO・Al,O,フィルタで多少の スペクトルに違いはあるものの、本質的に遷移金属であ るCoの吸収ピーク位置を再現しており、どちらの顔料 を用いた場合でも十分なフィルタ特性が得られることが 確認できた。

【0044】実施例2. 実施例1と同様の顔料スラリー を用い、ブラックマトリックス形成後のフェイスプレー ト内面に注入し、フェイスプレートを回転して余分なス 【0039】実施例1.上記一般式(1)において、M 50 ラリーを振り切り、フィルタ用樹脂組成物の一様膜を形

成した。次に、この上に実施例1と同様の蛍光体組成物 の膜を形成し、フィルタ用樹脂組成物の膜側から露光・ 現像を行い、青色フィルタパターンと青色蛍光体パター ンを同時に形成した。上記により、精度の向上した蛍光 体パターンが形成され、また青色フィルタパターンも実 施例1と同様パターンの形成精度は良好であった。

【0045】次に、実施例1と同様にCRTの封着、排 気工程を経てカラー陰極線管を作製した。

【0046】実施例3. 上記一般式(1) において、M = Li, N=Coの場合であるLiCoPO₄用いた例 を説明する。なお、本顔料は淡色ピンク色を呈す。実施 例1と同様の方法にて顔料スラリーを作製した。このス ラリー中のLiCoPO。の粒度分布を同様の方法で測 定したところ、平均粒径0.9μmであった。次に、こ のスラリーをブラックマトリックス形成後のフェイスプ レート内面に注入し、フェイスプレートを回転して余分 なスラリーを振り切り、膜厚約2. 0μmのフィルタ用 樹脂組成物の一様膜を形成した。

【0047】次にシャドウマスクを露光マスクとして、 青色蛍光体と赤色蛍光体が位置するパターン部分に水銀 20 i線を照射し、現像して、青色蛍光体パターンと赤色蛍 光体バターン位置に、LiCoPO。顔料を用いたフィ ルタパターンを形成した。このフィルタパターンを検査 したところ、パターンの形成精度は良好であり、十分な フィルタ特性を有していた。次に実施例1と同様に、蛍 光体パターンを形成してカラー陰極線管を作製した。

【0048】実施例4. 上記一般式(1) において、x = 1 の場合であるCo, (PO,), を用いた例について 説明する。なお、本顔料は濃紫色を呈す。実施例1と同 様の方法にて顔料スラリーを作製した。この中のСо, (PO₄),の粒度分布を同様の方法で測定したところ、 平均粒径0.6μmであった。次に、このスラリーをブ ラックマトリックス形成後のフェイスプレート内面に注 入し、フェイスプレートを回転して余分なスラリーを振 り切り、膜厚約1.5 μmのフィルタ用樹脂組成物の一 様膜を形成した。

【0049】次にシャドウマスクを露光マスクとして、 赤色蛍光体が位置するパターン部分に水銀i線を照射 し、現像して、赤色蛍光体パターン位置に、Coj(P 〇,) ,顔料を用いたフィルタパターンを形成した。この 40 る。 フィルタパターンを検査したところ、パターンの形成精 度は良好であり、十分なフィルタ特性を有していた。次 に実施例1と同様に、蛍光体パターンを形成してカラー 陰極線管を作製した。

【0050】上記実施例は、上記一般式(1)におい て、主としてNがCoの場合について例を挙げたが、他 の遷移金属を用いた場合にも同様の効果が得られる。ま た、上記組成はガラス成分であるPを含むため、組成に よっては不定形のアモルファスを形成する場合もある が、水銀1線に対する吸収特性に差異はなく、同様の効 50 する感応成分とを含有した感光液に上記第1ないし第3

果が得られる。また、顔料スラリー組成として水を主成 分とする分散溶媒の例を示したが、エタノールを主成分 とする分散溶媒など、溶媒系の分散溶媒でも良い。ま た、分散剤としても上記に示した材料に限定されず、使 用する顔料に適した他の分散剤を使用して良いことはい うまでもない。また、照射紫外線としては、水銀i線以 外にも使用できるが、その波長に対応した顔料の紫外線 領域での吸収(反射)特性を測定して用いることによ り、同様の効果が得られる。

【0051】比較例1.フィルタ用顔料に典型的な青色 フィルタ用顔料であるCoO・A1,0,を用いたこと以 外は実施例1と同様の条件にて、フィルタおよびカラー 陰極線管を作製した。このフィルタパターン(ストライ プパターン)を検査したところ、エッジ部が波打ち、フ ィルタパターンが剥離している部分も見受けられた。と れは水銀i線が青色顔料CoO・Al,O,に吸収されて しまったために、顔料スラリー中のバインダー成分の架 橋反応が十分に進行せず、接着力が低下したために生じ たものと考えられる。

【0052】比較例2.フィルタ用顔料に典型的な赤色 フィルタ用顔料であるFe,O,を用いたこと以外は実施 例4と同様の条件にて、フィルタおよびカラー陰極線管 を作製した。このフィルタパターン(ドットパターン) を検査したところ、多数の赤色フィルタ剥離が認められ た。これは比較例1と同様、水銀i線が赤色顔料Fez 〇, に吸収されてしまったために、接着力が低下し欠損 部が生じたものと考えられる。

【0053】比較例3.比較例1.2の顔料を用いて、 実施例2のようにフィルタパターンと蛍光体パターンを 同時に形成しようとしたところ、フィルタ用樹脂組成物 膜で紫外線が吸収されてしまうので、フィルタバター ン、蛍光体パターンともに十分な付着力が得られず、パ ターン形成をすることができなかった。

【発明の効果】本発明の第1のフィルタ用顔料は、樹脂 成分と紫外線に感応して上記樹脂成分の重合を開始する 感応成分とを含有した感光液に分散される顔料であっ て、上記紫外線の波長における反射率が50%以上のも のであり、上記紫外線の吸収が少ないという効果があ

【0055】本発明に係る第2のフィルタ用顔料は、上 記第1のフィルタ用顔料において、紫外線の波長が36 5 n mのもので、上記365 n mの紫外線の吸収が少な いという効果がある。

【0056】本発明に係る第3のフィルタ用顔料は、上 記第1または第2のフィルタ用顔料が、平均粒径が1μ m以下のもので、透明性が得られるという効果がある。 【0057】本発明に係る第1のパターン形成方法は、 樹脂成分と紫外線に感応して上記樹脂成分の重合を開始

のいずれかのフィルタ用顔料を分散してなるフィルタ用 樹脂組成物の膜を、露光マスクを用いて紫外線露光し現 像して、フィルタパターンを形成する方法で健全なフィ ルタパターンが高精度に得られるという効果がある。

11

【0058】本発明に係る第2のパターン形成方法は、 上記第1のパターン形成方法において、フィルタ用樹脂 組成物の膜に、感光液に蛍光体を分散してなる蛍光体組 成物の膜を形成し、フィルタ用樹脂組成物の膜側から露 光マスクを用いて紫外線を露光し現像して、フィルタバ ターンと蛍光体パターンを同時に形成する方法で、健全 10 説明図である。 なフィルタバターンと蛍光体パターンの形成が同時に行 え、歩留まり向上や低コスト化にも寄与するという効果 がある。

【0059】本発明に係る第1のカラー陰極線管は、上 記第1または第2のパターン形成方法により、フィルタ パターンを介して蛍光体パターンを、フェイスプレート* *内面に設けてなるもので、表示性能に優れるという効果 がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施例のフィルタ用顔料と従来の顔 料を比較して示す可視一紫外域における反射スペクトル 図である。

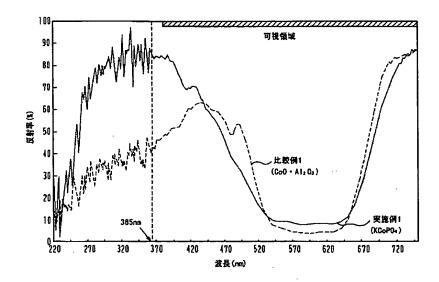
【図2】 従来のカラー陰極線管の蛍光面の構成を示す 説明図である。

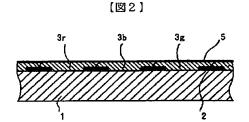
【図3】 従来のカラー陰極線管の蛍光面の構成を示す

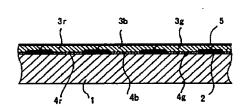
【符号の説明】

1 フェイスプレート、2 ブラックマトリックス、3 r 赤色蛍光体層、3g緑色蛍光体層、3b 青色蛍光 体層、4r 赤色フィルタ層、4g 緑色フィルタ層、 4 b 青色フィルタ層、5 メタルバック。

[図1]







【図3】

フロントページの続き

(72)発明者 内川 英興

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

Fターム(参考) 2H048 BA45 BA47 BB02 BB10 BB14

BB41

4J037 AA08 AA14 AA25 CA15 CC15

DD05 DD19 EE08 EE12 EE24

EE28 EE43 FF02 5C028 HH03 HH07

5C032 EE03